

# DIN 32567-1:2015-06 (D)

## Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 1: Qualitative Abschätzung der material- und verfahrensspezifischen Einflüsse

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Messbedingungen</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Einflussfaktoren bei taktilen und optischen Verfahren</b> .....	<b>7</b>
<b>5.1 Allgemeines</b> .....	<b>7</b>
<b>5.2 Messverfahren</b> .....	<b>8</b>
<b>5.2.1 Allgemeines</b> .....	<b>8</b>
<b>5.2.2 Taktile Messverfahren</b> .....	<b>8</b>
<b>5.2.3 Interferenzverfahren</b> .....	<b>9</b>
<b>5.2.4 Fokussierende Verfahren</b> .....	<b>11</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>19</b>